(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2017-142119 (P2017-142119A)

(43) 公開日 平成29年8月17日(2017.8.17)

(51) Int.Cl.			FΙ			テーマコート	ヾ (参考)
GO1J	5/00	(2006.01)	GO1J	5/00	E	2G066	
GO 1 J	5/60	(2006.01)	GO1J	5/60	D		
GO1J	5/58	(2006.01)	GO1J	5/58			
GO1J	5/02	(2006.01)	GO1J	5/02	T		
GO1J	5/46	(2006.01)	GO1J	5/46			
			審査請求	有 請求項の数	1 O L	(全 13 頁)	最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2016-22689 (P2016-22689) (22) 出願日 平成28年2月9日(2016.2.9) (11) 特許番号 特許第6019508号 (P6019508)

(45) 特許公報発行日 平成28年11月2日 (2016.11.2)

(出願人による申告) 平成26年度国立研究開発法人科 学技術振興機構研究成果展開事業 大学発新産業創出プ ログラム 産業技術力強化法第19条の適用を受ける特 許出願

(71) 出願人 504151365

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速

器研究機構

茨城県つくば市大穂1番地1

(74)代理人 100093816

弁理士 中川 邦雄

(72) 発明者 田島 治

茨城県つくば市大穂1番地1 大学共同利

用機関法人高エネルギー加速器研究機構内

(72) 発明者 長崎 岳人

茨城県つくば市大穂1番地1 大学共同利

用機関法人高エネルギー加速器研究機構内

Fターム(参考) 2G066 AA04 AC02 BA10 BA28 BA46

BB20

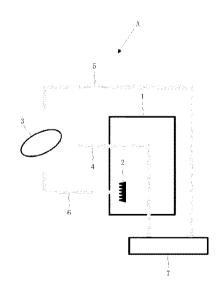
(54) 【発明の名称】放射測定器

(57)【要約】 (修正有)

【課題】対象物の温度を高精度に測定する放射測定器を 提供する。

【解決手段】対象物からの放射を偏光フィルター3によ り偏光に分離し、その片方を第一光学路4を介してスペ クトラムアナライザー7に入れ、もう片方を第二光学路 5を介してスペクトラムアナライザー7に入れ二色比を 測定し、一方、真空極低温恒温槽1の中におかれた、真 空極低温の準熱平衡状態にある黒体2の放射を、第三光 学路6を通して偏光フィルター3に入れ偏光に分離し、 それぞれを対象物の放射の光学路と同じ光学路4,5に 入れ、スペクトラムアナライザー7に入れ二色比を測定 し、これら2つの二色比から対象物の温度を高精度に求 める。

【選択図】図2



【特許請求の範囲】

【請求項1】

内部を真空極低温に保つ真空極低温恒温槽と、

前記真空極低温恒温槽の中に設けられる第一周波数の放射を増幅する第一光学路と、

前記真空極低温恒温槽の中に設けられる黒体と、

前記真空極低温恒温槽の外に設けられる第二周波数の放射を増幅する第二光学路と、

前記真空極低温恒温槽の外に設けられる放射を偏光に分離する偏光フィルターと、

前記黒体からの放射が偏光フィルターに入れられる第三光学路と、

前記第一光学路及び前記第二光学路を経た信号を解析するスペクトラムアナライザーと、から構成され、

前記真空極低温恒温槽の中の黒体が、真空極低温の準熱平衡状態に保たれ、

前記偏光フィルターが対象物の放射を受光するときは、対象物の放射が前記偏光フィルターにより偏光に分離され、分離された片方が前記第一光学路に入れられ、

それと同時にもう片方が前記第二光学路に入れられるように前記偏光フィルター、前記第一光学路及び前記第二光学路が配置されており、

且つ、

前記偏光フィルターが前記黒体の放射を前記第三光学路を経て受光するときは、

前記黒体の放射が前記偏光フィルターにより偏光に分離され、分離された片方が前記第一 光学路に入れられ、

それと同時にもう片方が前記第二光学路に入れられるように前記偏光フィルターの偏光面の切替えができるように配置され、

対象物の放射の前記第一周波数での第一放射輝度を前記偏光フィルター 前記第一光学路前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

対象物の放射の前記第二周波数での第二放射輝度を前記偏光フィルター 前記第二光学路前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

前記黒体の放射の前記第一周波数での第三放射輝度を前記偏光フィルター 前記第一光学路 前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

前記黒体の放射の前記第二周波数での第四放射輝度を前記偏光フィルター 前記第二光学路 前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

前記各手順で測定された前記第一放射輝度及び前記第二放射輝度の比を、前記第三放射輝度及び前記第四放射輝度の比を用いて較正することを特徴とする放射測定器。

【請求項2】

前記真空極低温恒温槽の中の黒体が、10^{・4}Pa以下の真空及び30K以下の極低温の 準熱平衡状態に保たれることを特徴とする請求項1に記載の放射測定器。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、放射測定器に関する。更に詳しくは、本発明は、自然界に存在する物体(放射体)の放射(灰色体放射という。)が有する温度(放射体温度と略す。)を測定するために、真空極低温の準熱平衡状態にある黒体を用い、プランクの公式に基づく二色温度測定法に従い、放射体の温度を較正することにより、放射体温度を高精度に測定する放射測定器に関する。

【背景技術】

[0002]

放射体温度の測定を非接触で行う方法及び装置として、例えば、特許文献 1 ~ 4 及び非特許文献 1 が知られている。

[0003]

特許文献 1 は、放射体からの放射を 2 つの偏光成分に分光し、それぞれの分光放射輝度 L $_1$ 及び L $_2$ を測定すると共に、オフラインで背光を受けない状態で測定したときのそれ

10

20

30

40

ぞれの偏光成分での放射率 1 t 及び 2 t とを用いて背光の影響を補償することにより、放射体温度を求める方法を開示している。

[0004]

特許文献 2 は、放射体からの放射線を赤外フィルターにより赤外線を透過させ、続いて、第 1 の偏光子により偏光させ、続いて偏光された放射線が電気光学エレメントにより 2 つの互いに直交する偏光成分に分離すると同時に高調波振幅変調し、数値アナライザーにより高調波振幅比と予め用意されたキャリブレーション検索表とから温度が求められることを開示している。

[00005]

特許文献 3 は、コムジェネレーターをクライオ環境下におき、常温黒体及び冷却黒体(液体窒素に浸けた黒体)を対面させるように配置させ、マイクロ波の温度較正を行うことを開示している。黒体をクライオ環境下におくことについては何も言及していない。

[0006]

特許文献4は、常温黒体と冷却黒体(液体窒素に浸けた黒体)を別々に用意し、マイクロ波の温度較正を行うことを開示している。

[0007]

非特許文献1は、常温黒体と冷却黒体(液体窒素に浸けた黒体)を用意し、それぞれが発する放射を常温下のチョッパーホイール及び極低温下のミキサープレアンプを通して検出器に入れ、放射体温度測定を行うことを開示している。

[0 0 0 8]

しかしながら、以上の方法は、放射の測定を外部環境の擾乱の影響を直接乃至間接的に受けながら行う方法であるので、特に常温黒体は常時温度変動を受けており、冷却黒体は液体窒素の沸点である 7 7 K という熱輻射若しくは熱振動の擾乱を受けているので、放射体温度を高精度で測定することは困難であるという問題があった。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0009]

【特許文献 1 】特開 2 0 0 7 - 1 0 7 9 3 5 号公報

【特許文献2】特表2005-505744号公報

【特許文献3】特開2003-57274号公報

【特許文献4】US20140035779A1

【非特許文献】

[0010]

【非特許文献1】A.R.Kerr et al., Measurement of gain compression in SIS mixer receives, ALMA Memo 460.1, 15 May 2003

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0011]

前記の説明の様に、従来の放射計による放射体温度の測定は、77K黒体を用いる放射計でも、放射体温度の高精度の温度測定が困難であった。そこで、前記の事情に鑑み、本発明は、放射体温度の高精度測定を行う放射測定器を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

[0012]

・本発明の原理

黒体を用いて放射を測定するのは、すべての周波数の放射を完全に吸収する物体(これを黒体という)が発する放射を測定することにより、黒体が吸収した放射と等しい放射を測定することができるという原理に基づいている。また、熱平衡状態にある黒体は、吸収した放射と等しい放射を放出するので、熱平衡状態にある黒体を用いることにより放射体

10

20

30

30

40

温度を知ることができる。

[0013]

しかし、黒体は仮想上の物体であって現実には存在しないので、また、完全な熱平衡状態も現実には存在しないので、仮想上の黒体を用いることにより放射体温度(プランクの公式により定義される黒体の温度)を知ることは現実的には不可能なことである。

[0014]

そこで、本発明は、黒体に近い物体(本発明ではこれを「黒体」という。)を用い、それを真空極低温の熱平衡状態に限りなく近い状態(準熱平衡状態という。)におくことにより、前記放射体温度を高精度に測定する放射測定器を提供するものである。

[0015]

本発明は、対象物(「放射体」ともいう。)からの放射を偏光に分離し、分離された片方を第一周波数での第一放射輝度として測定し、もう片方を第二周波数での第二放射輝度として測定し、一方、黒体を真空極低温恒温槽の中におくことにより、真空極低温の準熱平衡状態となし、その黒体が発する放射を前記と同様に偏光に分離し、前記と同様に分離された片方を前記の第一周波数と同じ光学路に導き、第一周波数での第三放射輝度として測定し、もう片方を前記の第二周波数と同じ光学路に導き、第二周波数での第四放射輝度として測定し、測定された第一放射輝度及び第二放射輝度の比を第三放射輝度及び第四放射輝度の比を用いて較正することを特徴とする放射測定器である。

[0016]

より具体的には、

(1)

内部を真空極低温に保つ真空極低温恒温槽と、

前記真空極低温恒温槽の中に設けられる第一周波数の放射を増幅する第一光学路と、

前記真空極低温恒温槽の中に設けられる黒体と、

前記真空極低温恒温槽の外に設けられる第二周波数の放射を増幅する第二光学路と、

前記真空極低温恒温槽の外に設けられる放射を偏光に分離する偏光フィルターと、

前記黒体からの放射が偏光フィルターに入れられる第三光学路と、

前記第一光学路及び前記第二光学路を経た信号を解析するスペクトラムアナライザーと、から構成され、

前記真空極低温恒温槽の中の黒体が、真空極低温の準熱平衡状態に保たれ、

前記偏光フィルターが対象物の放射を受光するときは、対象物の放射が前記偏光フィルターにより偏光に分離され、分離された片方が前記第一光学路に入れられ、

それと同時にもう片方が前記第二光学路に入れられるように前記偏光フィルター、前記第一光学路及び前記第二光学路が配置されており、

且つ、

前記偏光フィルターが前記黒体の放射を前記第三光学路を経て受光するときは、

前 記 黒 体 の 放 射 が 前 記 偏 光 フ ィ ル タ ー に よ り 偏 光 に 分 離 さ れ 、 分 離 さ れ た 片 方 が 前 記 第 一 光 学 路 に 入 れ ら れ 、

それと同時にもう片方が前記第二光学路に入れられるように前記偏光フィルターの偏光面の切替えができるように配置され、

対象物の放射の前記第一周波数での第一放射輝度を前記偏光フィルター 前記第一光学路前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

対象物の放射の前記第二周波数での第二放射輝度を前記偏光フィルター 前記第二光学路前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

前記黒体の放射の前記第一周波数での第三放射輝度を前記偏光フィルター 前記第一光学路 前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

前記黒体の放射の前記第二周波数での第四放射輝度を前記偏光フィルター 前記第二光学路 前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

前記各手順で測定された前記第一放射輝度及び前記第二放射輝度の比を、前記第三放射輝度及び前記第四放射輝度の比を用いて較正することを特徴とする

10

20

30

40

放射測定器。

(2)

前記真空極低温恒温槽の中の黒体が、10^{・4}Pa以下の真空及び30K以下の極低温の準熱平衡状態に保たれることを特徴とする(1)に記載の放射測定器。 である。

【発明の効果】

[0017]

本発明は、対象物の温度を真空極低温の準熱平衡状態にある黒体を用いて較正するので、対象物の放射が受ける擾乱の影響に左右されることなく、対象物の温度を高精度で測定することができ、且つ、信頼性の高い測定ができる。

[0018]

特に、10^{・4}Pa以下の真空・30K以下の極低温に黒体を維持することにより、測定される放射体(対象物)温度と求めるべき対象物の温度(プランクの公式により定義される黒体の温度のこと)との温度誤差を約10分の1以下にすることができる。

【図面の簡単な説明】

[0019]

【図1】従来の常温黒体及び冷却黒体を用いる放射測定器の構造を説明する概略図である

【図2】本発明放射測定器の構造を説明する概略図である。

【図3】本発明放射測定器により対象物の放射を測定する手順を説明する図である。

【図4】本発明放射測定器により黒体放射を測定する手順を説明する図である。

【発明を実施するための形態】

[0020]

以下、添付の図面を参照し、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。なお、本発明は下記実施例に限定されるものではない。

[0021]

先ず、ここで、従来技術について説明する。図1は、常温黒体b及び冷却黒体cを用いる従来の放射測定器aである。対象物からの放射gが常温黒体bにより受光され、常温黒体bの放射hは、常温黒体放射の光学路dを経て、スペクトラムアナライザーfに入り、放射輝度が測定される。一方、冷却黒体cの放射iは冷却黒体放射の光学路eを経て、スペクトラムアナライザーfに入り、放射輝度が測定される。

[0022]

しかし、常温黒体 b は、それがおかれた外部環境の擾乱による影響を常時受けており、また、その影響を低減するために冷却黒体 c を用いているものの、冷却黒体 c 自体も液体窒素の沸点である 7 7 K の擾乱にさらされているので、不確かな常温黒体 b による温度較正を不確かな冷却黒体 c を用いて温度較正をするという論理的矛盾を含んでいる。したがって、この方法は、厳密な意味での放射体温度を高精度で計測する目的には適さない。

【実施例1】

[0023]

図2は、本発明放射測定器の概略図である。本発明放射測定器Aは、内部を真空極低温に保つ真空極低温恒温槽1と、真空極低温恒温槽1の中に設けられる第一周波数の放射を増幅する第一光学路4と、真空極低温恒温槽1の中に設けられる黒体2と、真空極低温恒温槽1の外に設けられる第二周波数の放射を増幅する第二光学路5と、真空極低温恒温槽1の外に設けられる放射を偏光に分離する偏光フィルター3と、黒体2からの放射が偏光フィルター3に入れられる第三光学路6と、第一光学路4及び第二光学路5を経た信号を解析するスペクトラムアナライザー7と、から構成され、

そして、

真空極低温恒温槽 1 におかれた黒体 2 が真空極低温の準熱平衡状態に保たれ、 偏光フィルター 3 が対象物の放射を受光するときは、対象物の放射が偏光フィルター 3 により偏光に分離され、分離された片方が第一光学路 4 に入れられ、 10

20

30

40

それと同時にもう片方が第二光学路 5 に入れられるように偏光フィルター 3 、第一光学路 4 及び第二光学路 5 が配置されており、

且つ、

偏光フィルター3が黒体2の放射を第三光学路6を経て受光するときは、

黒 体 2 の 放 射 が 偏 光 フィ ル タ ー 3 に よ り 偏 光 に 分 離 さ れ 、 分 離 さ れ た 片 方 が 第 一 光 学 路 4 に 入 れ ら れ 、

それと同時にもう片方が第二光学路 5 に入れられるように偏光フィルター 3 の偏光面の切替えができるように配置され、

対象物の放射の第一周波数での第一放射輝度が偏光フィルター3 第一光学路 4 スペクトラムアナライザー 7 の手順で測定され、

対象物の放射の第二周波数での第二放射輝度が偏光フィルター3 第二光学路 5 スペクトラムアナライザー 7 の手順で測定され、

一方、

黒 体 2 の 放 射 の 第 一 周 波 数 で の 第 三 放 射 輝 度 が 偏 光 フ ィ ル タ ー 3 第 一 光 学 路 4 ス ペ ク ト ラ ム ア ナ ラ イ ザ ー 7 の 手 順 で 測 定 さ れ 、

黒体 2 の放射の第二周波数での第四放射輝度が偏光フィルター 3 第二光学路 5 スペクトラムアナライザー 7 の手順で測定されることにより、

対象物の放射の2つの周波数での放射輝度の比が真空極低温の準熱平衡状態にある黒体の放射の2つの周波数での放射輝度により較正されることを特徴とする。

[0024]

本発明の黒体を真空極低温の準熱平衡状態に保つとは、黒体の分子運動を擾乱の影響をほとんど受けにくい真空極低温の準熱平衡状態にもっていき、その状態を保つことをいう。液体窒素の沸点である77Kの黒体の原子・分子は、まだ、熱運動・熱振動が盛んであるので、原子・分子が擾乱を受けやすい状態にあるが、物質の原子・分子運動がゼロになる絶対零度を実現することは困難である。

[0025]

そこで、本発明は、黒体の原子・分子運動が擾乱の影響をほとんど受けない準熱平衡状態にするために、黒体を真空極低温の環境におく。したがって、同じ冷却温度の黒体を用いて温度較正をしたとき、従来の常圧下冷却黒体による温度較正よりも、本発明の真空極低温の準熱平衡状態にある黒体による温度較正の方が飛躍的に高精度の温度較正であり、かつ、信頼性が高い。

[0026]

黒体を真空極低温の環境におくことは、真空極低温恒温槽の中に黒体をおくことにより行われる。飛躍的に高精度の温度較正を行うために、前記真空極低温恒温槽の中の黒体は、10⁴ Pa以下の真空及び30 K以下の極低温の準熱平衡状態に保たれるのが好ましい。

[0027]

本発明における真空極低温恒温槽は、恒温槽の中が真空極低温に保たれる恒温槽である。真空を絶対真空にすることは実際上困難であるが、絶対真空に限りなく近い真空にすることは可能である。真空極低温恒温槽の中を真空にするのは、外部の擾乱の影響をカットするのに最も効果的であるからである。また、真空極低温恒温槽の中を極低温にするのは、真空極低温恒温槽の中に設けられる光学路、黒体、等に対して熱的な擾乱を与えることを極力抑制するためである。

[0028]

こうすることにより、真空極低温恒温槽の中の黒体を熱平衡状態に限りなく近い状態(準熱平衡状態という)にすることができる。真空極低温恒温槽の中の真空は、好ましくは 10 ⁴ Pa乃至それよりも高真空であり(以下、10 ⁴ Pa以下の真空ともいう。) 、更に好ましくは10 ⁵ Pa乃至それよりも高真空である。

[0029]

また、真空極低温恒温槽の中の温度は極低温に維持される。本発明の極低温とは、液体

20

10

30

40

窒素の沸点である77Kよりも低い温度をいう。好ましくは30K乃至それ以下であり、 更に好ましくは10K乃至それ以下の温度である。また、真空極低温恒温槽内の極低温冷 却は、無冷媒冷凍機を真空極低温恒温槽の中に設けることにより、行うことができる。

[0030]

また、本発明である準熱平衡状態の黒体を用いて対象物の温度を測定するとき、対象物の絶対温度を t_1 とし、使用する黒体の絶対温度を t_2 としたとき、求めるべき対象物の温度(プランクの公式により定義される黒体の温度) T_1 と黒体を用いて測定される対象物の温度の測定値 T_2 との温度誤差 $T(=T_1-T_2)$ は、意外にも、対象物の絶対温度 t_1 と使用する黒体の絶対温度 t_2 との温度比率 t_1/t_2 に反比例して小さくすることができることがわかった。以下では、これを、温度誤差を低減する効果という。

[0031]

したがって、本発明は、使用する黒体の温度を低温にするほど温度誤差を低減する効果が大きくなるので、求めるべき対象物の温度を高精度で測定することができる。従来は常圧下で液体窒素の沸点である 7 7 Kまでの黒体を用いていたので、 7 7 K以下の真空極低温の準熱平衡状態にある黒体についての温度誤差を低減する効果は予想のできない未踏領域にあった。本発明は、特に、 1 0 ⁴ 以下の真空・ 3 0 K以下の極低温に保たれた黒体が、温度誤差を低減する効果を顕著に与える。

[0032]

前記の如く、常温黒体により測定される温度と求めるべき対象物の温度との温度誤差を Tとしたとき、本発明における黒体を10⁻⁴ Pa-30 Kに保つとき若しくは10⁻⁵ Pa-10 Kに保つときは、 Tを更に10分の1若しくは30分の1にまで低減することができる。例えば、常温黒体のみを用いて対象物の温度を測定したときに、対象物の測定温度と求めるべき対象物の温度との温度誤差が10 Kであったとすると、従来法の常温黒体及び液体窒素の沸点である77 K 黒体を用いて対象物の温度を測定したときの対象物の測定温度と求めるべき対象物の温度との温度誤差は、約2.5 K~10 Kの範囲にある。

[0033]

これに対し、本発明の10⁻⁴ Pa-30Kの黒体を用いて測定するときには、対象物の測定温度と求めるべき対象物の温度との温度誤差を1K程度にすることができ、10⁻⁵ Pa-10Kの黒体を用いて測定するときには、温度誤差を0.3K程度にすることができる。

[0034]

第一光学路及び第二光学路を、放射に含有される第一周波数及び第二周波数の放射だけを選択的に取り出しそれを増幅するための光学路とするのは、対象物の放射は非常に微弱である場合が多いので、放射の測定に先だって周波数の放射を増幅するためである。

[0035]

第一光学路の第一周波数と第二光学路の第二周波数は異なる周波数でもよく、あるいは同一の周波数でもよい。例えば、対象物が雲の場合、通常、第一周波数及び第二周波数として、それぞれ20GHz及び60GHzとするのがよい。

[0036]

放射に含有される周波数の放射だけを選択的に取り出すには、通常、光学フィルターが用いられる。光学フィルターとしては、バンドパスフィルター、レンズフィルター、薄膜光学、ダイクロイックミラー等の種々の光学フィルターが知られているので、これらを適宜用いることができる。また、前記周波数の放射を増幅するには、通常、低雑音アンプを用いることができる。

[0037]

偏光フィルター3は、放射を異なる進行方向の偏光に分離するための光学デバイスである。偏光フィルターとしては、ワイヤーグリッドを用いるのが好ましい。大型の放射測定器を回転させることなく、短時間(1Hzレベル)で測定方向の偏光が可能になる。

[0038]

40

10

20

30

準熱平衡状態の黒体を用いるのは、対象物の放射に含まれる周波数での放射についての放射輝度の測定値と、準熱平衡状態の黒体の放射に含まれる周波数での放射の放射輝度の測定値とから、空洞放射の原理により、論理的に正しい対象物の温度を知ることができるからである。黒体としては、通常、白金黒、黒鉛等を用いる。

[0039]

図3により、本発明放射測定器による対象物の放射の測定Bの手順を説明する。対象物からの放射8は、偏光フィルター3により、異なる進行方向の偏光波9及び偏光波10に分離される。

[0040]

図3では、偏光波10を第一光学路4に入れ、偏光波9を第二光学路5に入れるように配置している。第一光学路4に入った偏光波10に含まれる第一周波数での放射が増幅されてスペクトラムアナライザー7に入り、第一放射輝度としてアウトプットされる。また、第二光学路5に入った偏光波9に含まれる第二周波数の放射が増幅されてスペクトラムアナライザー7に入り、第二放射輝度としてアウトプットされる。

[0041]

図4により、本発明放射測定器による黒体放射の測定Cの手順を説明する。真空極低温の準熱平衡状態にある黒体2の放射11が、第三光学路6を経て偏光フィルター3に入る。偏光フィルター3により偏光に分離された片方が第一光学路4に入り、第一周波数の放射が増幅されてスペクトラムアナライザー7に入り、第三放射輝度としてアウトプットされる。また、偏光に分離されたもう片方は第二光学路5に入り、第二周波数の放射が増幅されてスペクトラムアナライザー7に入り、第四放射輝度としてアウトプットされる。

[0042]

本発明放射測定器により得られる放射輝度の測定値を用いて対象物の温度を求める手順を説明する。偏光フィルター3に入るまでの対象物の放射の放射輝度をU、対象物からの放射が偏光フィルター3 第一光学路 スペクトラムアナライザー7の経路から受ける摂動の大きさを Pとし、一方、偏光フィルター3に入るまでの黒体2の放射の放射輝度をV、黒体2からの放射が偏光フィルター3 第一光学路 スペクトラムアナライザー7の経路から受ける摂動の大きさを Pとすると、対象物の放射の放射輝度の測定値から黒体2の放射の放射輝度を差し引いた値は、[U+P]-[V+P]=U-Vとなる。

[0 0 4 3]

第二光学路を通して放射輝度を測定する場合も同様である。すなわち、本発明の光学系を用いて対象物の放射輝度及び黒体の放射輝度を測定し、対象物の放射の放射輝度を黒体の放射の放射輝度を用いて較正することにより、対象物の放射の放射輝度を擾乱の影響を全く受けることのない値として対象物の放射の放射輝度を測定することができる。

[0044]

本発明は、対象物からの放射を 2 つの周波数について放射輝度を測定する。それらの比率 R を算出する。この比率 R を二色比という。この二色比を与える黒体の温度を T とすると、プランクの公式に基づく二色温度測定法の原理から 1 og R = C₃ + C₄/Tの関係が成立する。

[0045]

したがって、対象物の放射についての二色比 R $_1$ とこの二色比を与える黒体の温度 T $_1$ は、 1 o g R $_1$ = C $_3$ + C $_4$ / T $_1$ の関係にある。

また、準熱平衡状態にある温度 T $_2$ の黒体の二色比 R $_2$ とこの二色比を与える準熱平衡状態にある黒体の温度 T $_2$ は、 1 ο g R $_2$ = C $_3$ + C $_4$ / T $_2$ の関係にある。

ここで、 C_3 = 5 log($_2$ / $_1$)、 C_4 = C_2 (1 / $_2$ - 1 / $_1$)、 C_2 = C_3 h / k、 $_1$ 及び $_2$ はそれぞれ 2 つの周波数に相当する波長である。 C は光速、 h はプランク定数、 k は、ボルツマン定数である。

したがって、 $logR_1 - logR_2 = C_4 (1/T_1 - 1/T_2)$ となる。

[0046]

この式に実測値 R₁、R₂、 ₁、 ₂、及び T₂を代入することにより、黒体の温度

10

20

30

40

T」を算出することができる。ここで、二色温度測定法の原理は、黒体の温度を対象物の 温度とみなすので、黒体の温度T╷は、すなわち、対象物の温度である。また、前述の説 明のように、得られる対象物の温度は、光学系から受ける擾乱の影響を全く受けることの ない値を示す。

[0047]

本発明は、第一光学路及び第三光学路だけを用いて対象物の温度を求めることもできる 。また、第二光学路及び第三光学路だけを用いて対象物の温度を求めることもできる。

[0048]

得 ら れ た 対 象 物 の 温 度 較 正 デ ー タ は 、 高 速 演 算 デ ー タ 処 理 に よ り 、 対 象 物 の 運 動 エ ネ ル ギーに変換することもできる。さらに、PC画面上に対象物の運動を画像表示することも できる。また、得られる対象物の温度変化も対象物の運動エネルギーの変化に変換するこ とができるので、本発明による高精度の温度測定により、対象物の温度変化を有意差のあ る対象物の運動の変化として表示することができる。

【産業上の利用可能性】

[0049]

本発明は、放射計に用いられる放射測定器として産業上利用することができる。例えば 、テラヘルツ検査装置が搭載する放射測定器としての利用が挙げられる。

【符号の説明】

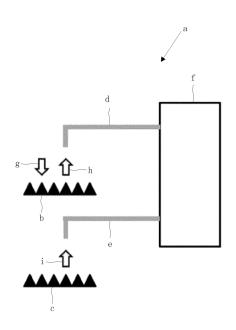
- [0050]
- 従来の放射測定器
- 常温黒体
- 冷却黑体 C
- 常温黒体放射の光学路
- 冷却黒体放射の光学路 e
- スペクトラムアナライザー f
- 対象物からの放射 g
- h 放 射
- i 放射
- Α 本発明放射測定器
- 本発明放射測定器による対象物の放射の測定 В
- C 本発明放射測定器による黒体放射の測定
- 真空極低温恒温槽 1
- 2 黒体
- 3 偏光フィルター
- 4 第一光学路
- 第二光学路 5
- 6 第三光学路
- スペクトラムアナライザー
- 対象物からの放射 8
- 偏 光 波 9
- 10偏光波
- 1 1 放射

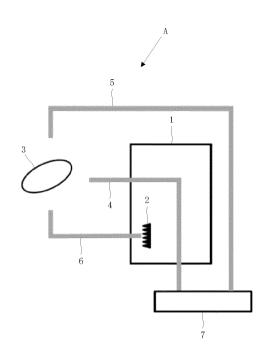
10

20

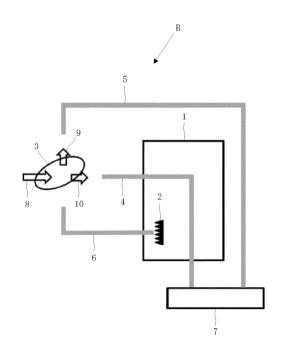
30

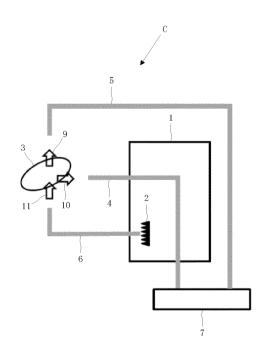
【図1】 【図2】





【図3】





【手続補正書】

【提出日】平成28年4月25日(2016.4.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

内部を真空極低温に保つ真空極低温恒温槽と、

前記真空極低温恒温槽の中に設けられる第一周波数の放射を増幅する第一光学路と、

前記真空極低温恒温槽の中に設けられる黒体と、

前記真空極低温恒温槽の外に設けられる第二周波数の放射を増幅する第二光学路と、

前記真空極低温恒温槽の外に設けられる放射を偏光に分離する偏光フィルターと、

前 記 黒 体 か ら の 放 射 が 偏 光 フ ィ ル タ ー に 入 れ ら れ る 第 三 光 学 路 と 、

前記第一光学路及び前記第二光学路を経た信号を解析するスペクトラムアナライザーと、から構成され、

前記真空極低温恒温槽の中の黒体が、<u>10 ⁴ Pa以下の</u>真空<u>及び30 K以下の</u>極低温の 準熱平衡状態に保たれ、

前記偏光フィルターが対象物の放射を受光するときは、対象物の放射が前記偏光フィルターにより偏光に分離され、分離された片方が前記第一光学路に入れられ、

それと同時にもう片方が前記第二光学路に入れられるように前記偏光フィルター、前記第 一光学路及び前記第二光学路が配置されており、

且つ、

前記偏光フィルターが前記黒体の放射を前記第三光学路を経て受光するときは、

前記黒体の放射が前記偏光フィルターにより偏光に分離され、分離された片方が前記第一 光学路に入れられ、

それと同時にもう片方が前記第二光学路に入れられるように前記偏光フィルターの偏光面の切替えができるように配置され、

対象物の放射の前記第一周波数での第一放射輝度を前記偏光フィルター 前記第一光学路 前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

対象物の放射の前記第二周波数での第二放射輝度を前記偏光フィルター 前記第二光学路 前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

前記黒体の放射の前記第一周波数での第三放射輝度を前記偏光フィルター 前記第一光学路 前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

前記黒体の放射の前記第二周波数での第四放射輝度を前記偏光フィルター 前記第二光学路 前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

前記各手順で測定された前記第一放射輝度及び前記第二放射輝度の比を、前記第三放射輝度及び前記第四放射輝度の比を用いて較正する<u>ことにより、黒体を用いて測定される対象物の温度の測定値 T2</u>を求め、

さらに、求めるべき対象物の温度(プランクの公式により定義される黒体の温度) T_1 と 前記黒体を用いて測定される対象物の温度の測定値 T_2 との温度誤差 $T(=T_1-T_2)$ を、対象物の絶対温度 t_1 と使用する黒体の絶対温度 t_2 との温度比率 t_1 / t_2 に反比例して小さくすること(温度誤差を低減する効果)による較正を行うことにより、使用する黒体の温度を低温にするほど前記温度誤差を低減する効果を大きくし、求めるべき対象物の温度を高精度で測定可能にすることを特徴とする放射測定器。

【手続補正書】

【提出日】平成28年7月15日(2016.7.15)

【 手 続 補 正 1 】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

内部を真空極低温に保つ真空極低温恒温槽と、

前記真空極低温恒温槽の中に設けられる第一周波数の放射を増幅する第一光学路と、

前記真空極低温恒温槽の中に設けられる黒体と、

前記真空極低温恒温槽の外に設けられる第二周波数の放射を増幅する第二光学路と、

前記真空極低温恒温槽の外に設けられる放射を偏光に分離する偏光フィルターと、

前記黒体からの放射が偏光フィルターに入れられる第三光学路と、

前記第一光学路及び前記第二光学路を経た信号を解析するスペクトラムアナライザーと、から構成され、

前記真空極低温恒温槽の中の黒体が、10 ⁴ Pa以下の真空及び30 K以下の極低温の 準熱平衡状態に保たれ、

前記偏光フィルターが対象物の放射を受光するときは、対象物の放射が前記偏光フィルターにより偏光に分離され、分離された片方が前記第一光学路に入れられ、

それと同時にもう片方が前記第二光学路に入れられるように前記偏光フィルター、前記第一光学路及び前記第二光学路が配置されており、

且つ、

前記偏光フィルターが前記黒体の放射を前記第三光学路を経て受光するときは、

前 記 黒 体 の 放 射 が 前 記 偏 光 フ ィ ル タ ー に よ り 偏 光 に 分 離 さ れ 、 分 離 さ れ た 片 方 が 前 記 第 一 光 学 路 に 入 れ ら れ 、

それと同時にもう片方が前記第二光学路に入れられるように前記偏光フィルターの偏光面の切替えができるように配置され、

対象物の放射の前記第一周波数での第一放射輝度を前記偏光フィルター 前記第一光学路 前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

対象物の放射の前記第二周波数での第二放射輝度を前記偏光フィルター 前記第二光学路前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

前記黒体の放射の前記第一周波数での第三放射輝度を前記偏光フィルター 前記第一光学路 前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

前記黒体の放射の前記第二周波数での第四放射輝度を前記偏光フィルター 前記第二光学路 前記スペクトラムアナライザーの手順で測定し、

前記各手順で測定された前記第一放射輝度及び前記第二放射輝度の比を、前記第三放射輝度及び前記第四放射輝度の比を用いて較正することにより、

黒体を用いて測定される対象物の温度の測定値Tっを求めると、

さらに、求めるべき対象物の温度(プランクの公式により定義される黒体の温度) T ₁ と前記黒体を用いて測定される対象物の温度の測定値 T ₂ との温度誤差 T (= T ₁ - T ₂) が、

対象物の絶対温度 t ₁ と使用する黒体の絶対温度 t ₂ との温度比率 t ₁ / t ₂ に反比例して小さく<u>な</u>り、

使用する黒体の温度を低温にするほど前記温度誤差を低減する効果を大きくし、求めるべき対象物の温度を高精度で測定可能にすることを特徴とする放射測定器。

フロントページの続き

 (51) Int.CI.
 F I

 テーマコード (参考)

G 0 1 J 5/10 (2006.01) G 0 1 J 5/10 B